

XSDDD50-01BE-ICF-BOX

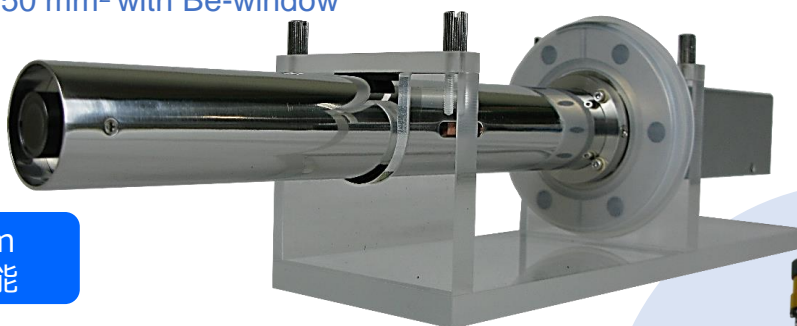
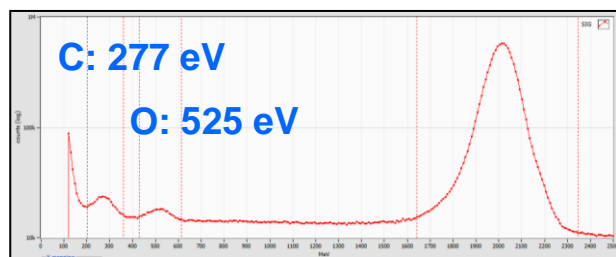
トランジスタリセット処理とDSP処理を適切に行い大幅にスループットが向上しました。
軟X線領域の軽元素、炭素からの測定することが可能です。

シリコンドリフト検出器

XSDDD50-01BE-ICF

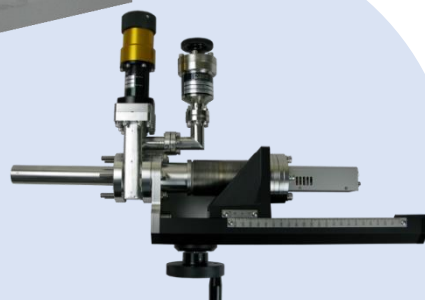
真空対応：10⁻⁵ Pa

65 mm² collimated 50 mm² with Be-window



筒長さ：300mm
カスタマイズ可能

フランジ形状：ICF70



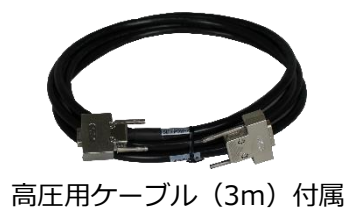
ゲートバルブ・アングルバルブ
真空対応ベローズ付駆動機構
使用例

シリコンドリフト検出器用電源

APU3900



背面



高圧用ケーブル (3m) 付属



プリアンプ用ケーブル (3m) 付属

*写真はイメージです。
*記載内容は予告なく変更することがあります。

高圧電源	-200V, 2.5mA *リップルノイズ0mVp-p以下
プリアンプ電源	±5V, 200mA
ペルチェ電源	+3.3V, 2000mA *検出器内電源生成用+12V, 1A出力付属
コネクタ	D-sub15ピン ・高圧電源 ・プリアンプ電源 ・ペルチェ電源 (+12V含む) DC +12V 出力 ・検出器冷却ファン

